## 07

# Механизмы излучательной рекомбинации в амбиполярных светоизлучающих полевых транзисторах на основе органических полимеров и неорганических наночастиц

### © О.П. Чикалова-Лузина<sup>1</sup>, А.Н. Алешин<sup>1</sup>, В.М. Вяткин<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург <sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ) E-mail: o\_chikalova@mail.ru

#### Поступило в Редакцию 11 августа 2015 г.

Рассмотрены механизмы излучательной рекомбинации в амбиполярных светоизлучающих полевых транзисторах с композитными активными слоями на основе органического полимера PFO и неорганических наночастиц ZnO. Теоретический анализ излучательной рекомбинации в аккумуляционном слое структуры выполнен в рамках модели, позволяющей получить аналитическое описание процесса. Найдено выражение для полной скорости рекомбинации и выполнены численные расчеты. Получено соответствие результатов расчета и экспериментальных данных для интегральной интенсивности электролюминесценции в рассмотренной композитной структуре.

Новым направлением в органической электронике являются светоизлучающие органические полевые транзисторы (СИ-ОПТ), совмещающие в себе эмиссионные свойства органических светодиодов с переключающими свойствами органических полевых транзисторов. СИ-ОПТ могут работать как в униполярном, так и в амбиполярном режиме, для них характерно наличие *pn*-перехода, контролируемого напряжением на затворе, при этом эмиссия света наблюдается из узкой зоны перекрытия зон инжектированных носителей. Большое количество экспериментальных исследований, обзор которых дан в [1], было выполнено для СИ-ОПТ на основе чистых полимеров. СИ-ОПТ на основе нанокомпозитных материалов, включающих полупроводниковые полимеры (PFO,

#### 38



Рис. 1. Схема СИ-ОПТ на основе органического полимера и наночастиц ZnO.

МЕН-РРV) и неорганические наночастицы ZnO, были впервые экспериментально исследованы в ряде работ, представленных в обзоре [2]. Использование композитов органика — неорганические наночастицы для создания СИ-ОПТ является перспективным, но пока еще недостаточно исследованным направлением в органической электронике.

Теоретическое исследование процессов в СИ-ОПТ на основе чистых полупроводниковых полимеров выполнено в работе [3]. Однако, насколько нам известно, рассмотрение рекомбинации инжектированных носителей в СИ-ОПТ на основе композитов полимер — неорганические наночастицы в литературе не представлено. В данной работе проведен теоретический анализ процессов, связанных с излучательной рекомбинацией носителей заряда в амбиполярном СИ-ОПТ на основе полупроводникового полимера РFO и неорганических наночастиц ZnO, схема которого представлена на рис. 1.

Как известно, в СИ-ОПТ на основе чистых органических полимеров формируется аккумуляционный слой инжектированных носителей при интерфейсе полимер—изолятор. Типичная толщина этого слоя составляет 1-10 nm [3]. В данной работе рассматриваются СИ-ОПТ с композитными активными слоями, включающими наночастицы ZnO диаметром 20-50 nm, использованными в экспериментах [2,4]. При таких размерах наночастиц аккумуляционный слой не содержит их и формируется только носителями, инжектированными в полимерную матрицу. Наночастицы ZnO находятся в области активного слоя, где концентрация носителей матрицы существенно меньше.

Для аккумуляционного слоя в амбиполярном СИ-ОПТ может быть использовано приближение, в котором локальный заряд в областях между контактами истока (стока) и зоной рекомбинации определяется выражением [3]:

$$e[p(x) - n(x)] = C[V(x) - V_g].$$
(1)

Здесь n(x) и p(x) — локальные поверхностные концентрации электронов и дырок, е — элементарный заряд, V(x) — локальный потенциал в канале,  $V_g$  — потенциал затвора, 0 < x < L, L — длина канала. Емкость затвора на единицу площади  $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r / d$ , где  $\varepsilon_r$  и *d* — диэлектрическая постоянная и толщина изолятора затвора,  $\varepsilon_0$  электрическая постоянная. Плотность дрейфового тока в аккумуляционном слое можно представить выражениями  $j_n = -en\mu_n (dV/dx)$  и  $j_p = -e p \mu_p (dV/dx)$ , где  $\mu_n$  и  $\mu_p$  — подвижности электронов и дырок. В модели предполагается постоянство электростатического поля в зоне рекомбинации, что позволяет получить аналитическое описание этой зоны. Скорость рекомбинации инжектированных электронов и дырок в области перекрытия их плотностей n(x) и p(x) описывается стандартной бимолекулярной формулой  $R = \gamma n(x) p(x)$ . Для рекомбинации типа Ланжевена константа рекомбинации у определяется подвижностями электронов и дырок как  $\gamma = e(\mu_n + \mu_p)/\varepsilon_0\varepsilon_\kappa$ ,  $\varepsilon_\kappa$  — диэлектрическая константа органической матрицы. Из уравнений непрерывности могут быть найдены эффективные плотности n'(x) и p'(x) в области рекомбинации, определенные как  $n'(x) = \mu_n n(x)$  и  $p'(x) = \mu_p p(x)$ , в виде

$$n' = \frac{n'_0}{\exp[\alpha n'_0(x - x_0)] + 1} \text{ is } p' = \frac{p'_0 \exp[\alpha p'_0(x - x_0)]}{\exp[\alpha p'_0(x - x_0)] + 1}.$$
 (2)

Здесь  $\alpha = \gamma/\mu_n\mu_p E$ ,  $x_0$  — положение центра зоны рекомбинации,  $p'_0 = p_0\mu_p$  и  $n'_0 = n_0\mu_n$  — эффективные плотности носителей на границах зоны рекомбинации, для которых выполняется  $p'_0 = n'_0 = j/eE$  и  $p'(x_0) = n'(x_0) = (1/2)n'_0$ . В данной работе в отличие от работы [3], где рассматривается *np*-переход, выполнен анализ зоны рекомбинации для случая *pn*-перехода, для которого потенциалы на истоке  $V_s$ , стоке  $V_d$  и затворе  $V_g$  удовлетворяют неравенству  $V_d > V_g > V_s$ .

Профиль скорости рекомбинации, вычисленный как  $R = \gamma n(x)p(x)$ , имеет вид

$$R = \frac{\gamma n_0^{\prime 2}}{\mu_n \mu_p} \frac{\exp[\alpha n_0^{\prime}(x - x_0)]}{\{\exp[\alpha n_0^{\prime}(x - x_0)] + 1\}^2}.$$
 (3)

Ширина зоны рекомбинации W определяется так, что при  $x = x_0 \pm (1/2)W$  скорость рекомбинации R(x) имеет значение, в e раз меньшее максимального. Тогда  $W = 4.34/n_0\mu_n\alpha$ . Нами вычислена полная скорость рекомбинации, определяющая интегральную интенсивность электролюминесценции,  $R_{integr} = \int_{x_0-W/2}^{x_0+W/2} R(x)dx$ . Для рекомбинационного профиля (3) может быть получено

$$R_{integr} = n_0 \mu_n E \operatorname{th}(n_0 \mu_n \alpha W/4) = 0.8 n_0 \mu_n E.$$
(4)

Поскольку основное падение напряжения V(x), согласно выражению (1), происходит в зоне рекомбинации, где сильно меняется концентрация носителей,  $E \approx V_d/W$  при  $V_s = 0$ . Вне зоны рекомбинации V(x) изменяется слабо. Следовательно, в соответствии с (1) для концентрации электронов на границе зоны рекомбинации можно принять  $n_0 = n(x = 0) = \frac{C}{e\delta} V_g$  и для концентрации дырок на границе зоны рекомбинации  $p_0 = p(x = L) = \frac{C}{e\delta} (V_d - V_g)$ . Эти выражения при учете условия на границах зоны рекомбинации  $p'_0 = n'_0$  задают связь потенциалов  $V_d$  и  $V_g$  в виде  $V_g = V_d/(1 + \mu_n/\mu_p)$  [3]. Численные расчеты полной скорости рекомбинации инжектированных носителей заряда  $R_{integr}$  в зависимости от напряжения на затворе  $V_g$  были выполнены для значений напряжения на стоке V<sub>d</sub>, определяемом полученным соотношением. В исследованной экспериментально структуре емкость на единицу площади слоя изолятора  $C = 100 \,\mu\text{F/m}^2$  [2]. Для подвижностей электронов и дырок приняты их значения в чистой матрице РFО  $\mu_n = 6 \cdot 10^{-9} \text{m}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$  и  $\mu_p = 3 \cdot 10^{-8} \text{m}^2 / (\text{V} \cdot \text{s})$  [2], толщина  $\delta$ 



**Рис. 2.** Скорость рекомбинации  $R_{integr}$  в зависимости от напряжения на затворе  $V_g$ .

аккумуляционного слоя принималась равной 5 nm. Вычисленные значения полной скорости рекомбинации в зависимости от  $V_g$  в интервале, для которого ранее нами были получены экспериментальные данные для интегральной интенсивности электролюминесценции в зависимости от  $V_{SD}$  и  $V_g$  [4], представлены на рис. 2. Видно, что при увеличении  $V_g$  в три раза от 10 до 30 V при соответствующем изменении  $V_d$  скорость рекомбинации изменяется примерно на порядок. Отношение экспериментально определенных значений интегральной интенсивности электролюминесценции для  $V_g$ , равных 20 и 25 V, и отношение вычисленных значений полной скорости рекомбинации для тех же значений  $V_g$  находятся в хорошем соответствии, составляя 1.6 и примерно 2.0, что свидетельствует о применимости теоретической модели для описания рекомбинации в амбиполярных СИ-ОПТ на основе композитных материалов.



Рис. 3. Зонная диаграмма структуры Au-PFO: ZnO-Al.

Как уже отмечалось, наночастицы ZnO ввиду их размеров (20–50 nm), превышающих толщину аккумуляционного слоя, не содержатся в аккумуляционном слое, где накоплена бо́льшая часть инжектированных зарядов. Однако граница аккумуляционного слоя не является резкой, и некоторая часть инжектированных носителей имеется вне этого слоя и дает вклад в интенсивность электролюминесценции. Кроме того, там, где сосуществуют неравновесные носители матрицы и наночастицы ZnO, может происходить инжекция неравновесных носителей из матрицы в наночастицы. Как видно из рис. 3, где представлена зонная диаграмма рассматриваемой нами композитной структуры Au–PFO:ZnO–Al, для инжекции электронов из матрицы в наночастицы ZnO нет энергетического барьера. Существует энергетический барьер для инжекции дырок. Однако захваченный наночастицей электрон снижает барьер для дырки и увеличивает вероятность ее

захвата. Рекомбинация пары захваченных носителей должна приводить к вкладу люминесценции от ZnO.

Возможна также рекомбинация носителей при интерфейсе полимер-наночастицы ZnO. Захваченный наночастицей электрон может рекомбинировать с дыркой в расположенном при интерфейсе мономере PFO по механизму геминальной реакции. При этом энергия излучаемого фотона определяется разностью энергий зоны проводимости ZnO и уровня HOMO. Для системы ZnO-PFO эта энергия соответствует длине волны эмиссии, большей длин волн в области эмиссии матрицы PFO, как видно из рис. 3.

Захват экситона матрицы наночастицей ZnO по ферстеровскому механизму не представляется вероятным в рассматриваемой системе, поскольку ширина запрещенной зоны наночастицы превышает разность энергии LUMO и HOMO полимера.

В литературе имеются результаты исследований рекомбинации носителей по перечисленным механизмам в различных нанокомпозитных системах. Очевидно, что процессы рекомбинации, происходящие вне аккумуляционного слоя, существенно менее эффективны, чем рекомбинация в аккумуляционном слое из-за существенно меньшей плотности инжектированных носителей. Следует отметить, что механизмы рекомбинации, связанные с наночастицами, дадут значительно больший вклад в электролюминесценцию СИ-ОПТ в случае их меньших размеров, при которых они могут содержаться в аккумуляционном слое. Экспериментальные исследования свойств СИ-ОПТ на основе композитов PFO: ZnO с меньшими размерами наночастиц ZnO являются нашей следующей задачей.

Таким образом, выполнен теоретический анализ процессов рекомбинации в СИ-ОПТ с композитными активными слоями на основе полимера РFO и неорганических наночастиц ZnO на основании модели, в которой потенциалы  $V_s$ ,  $V_d$  и  $V_g$  связаны условием непрерывности тока. Получено выражение для полной скорости рекомбинации в аккумуляционном слое и выполнен численный расчет. Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными для интегральной интенсивности электролюминесценции [4] показывает удовлетворительное соответствие, что свидетельствует о применимости теоретической модели для описания рекомбинации в амбиполярных СИ-ОПТ на основе композитных материалов. Рассмотрены также механизмы излучательной рекомбинации в области активного слоя, содержащей наночастицы.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-02-01897.

## Список литературы

- Wakayama Y., Hayakawa R., Seo H.-S. // Sci. Technol. Adv. Mater. 2014. V. 15. P. 024 202–024 220.
- [2] Алешин А.Н. // Высокомолекулярные соединения. Сер. Тематический выпуск по органической электронике. 2014. Т. 56. С. 49–61.
- [3] Kemerink M., Charrier D.S.H., Smits E.C.P., Mathijssen S.G.J., Leeuw D.M., Janssen R.A. // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 93. P. 033 312 (1–3).
- [4] Aleshin A.N., Shcherbakov I.P., Petrov V.N., Titkov A.N. // Org. Electron. 2011.
   V. 12. P. 1285–1292.